УДК 621.315

В.М.ЗОЛОТАРЕВ, д-р техн. наук, ген. директор, ПАО «Завод Южкабель», Харьков;

В.П.КАРПУШЕНКО, канд. экон. наук, советник ген. директора, ПАО «Завод Южкабель», Харьков;

В.В.ЗОЛОТАРЕВ, канд. техн. наук, нач. отдела, ПАО «Завод Южкабель», Харьков;

Ю.А.АНТОНЕЦ, канд. техн. наук, техн. директор, ПАО «Завод Южкабель», Харьков;

А.А.НАУМЕНКО, канд. техн. наук, ведущий специалист, ПАО «Завод Южкабель», Харьков

ЗАВИСИМОСТЬ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ КОНСТРУКЦИИ МНОГОСЛОЙНОЙ СШИТОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

На основі математичної моделі стаціонарного електричного поля в багатошаровому неідеальному діелектрику досліджено залежність тангенса кута діелектричних втрат від конструкції багатошарової зшитої (вулканізованої) ізоляції в силових кабелях і проводах.

On the basis of mathematical model of stationary electric field in multilayer non-ideal dielectric, the tangent of dielectric loss angle in multilayer crosslinked (vulcanized) structures of power cables and wires are investigated.

На основе математической модели стационарного электрического поля в многослойном неидеальном диэлектрике исследована зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от конструкции многослойной сшитой (вулканизированной) изоляции в силовых кабелях и проводах.

Анализ источников. Изоляционная конструкция токопроводящей жилы с пластмассовой изоляцией может быть выполнена однослойной или многослойной, в зависимости от условий ее применения. Однослойная изоляция из сшиваемых композиций может быть выполнена на основе, например, полиолефинов и органосиланов [1, 2]. Двухслойная изоляция может применяться в различного рода огнестойких кабелях [3, 4]. Причем, первый слой (считая от проводника жилы) изготавливают обычно методом обмотки из слюдяной бумаги, а второй слой – из линейного или сшитого полиэтилена (например, силанольносшитого, сшитого пероксидными соединениями в среде водяного пара или сухого сжатого азота), а также из поливинилхлоридного пластиката. Трехслойная изоляция, характерная для экранированных токопроводящих жил силовых кабелей энергетического назначения напряжением 6 кВ и выше, которые под медным экраном имеют экран по жиле из проводящего полиэтилена, собственно полиэтиленовый изоляционный слой и экран по изоляции из того же проводящего полиэтилена [5, 6]. Причем все три слоя наносятся одновременно методом экструзии и одновременно вулканизируются в вулканизационной линии.

Наконец, четырехслойная изоляция может иметь место, когда на упомянутую трехслойную конструкцию методом обмотки наносят слой полупроводящего водонабухающего или не водонабухающего полотна [5, 6]. Сюда же следует отнести и случай изоляции высоковольтных защищенных проводов, которые могут иметь трехслойную пластмассовую конструкцию в виде экрана по жиле, собственно полиэтиленового изоляционного слоя и экрана по изоляции, а также четвертый изоляционный слой, которым является окружающий воздух при воздушной прокладке таких проводов [7].

Постановка задачи. Будем считать, что диэлектрик состоит из *n* кусочно-однородных областей $\Omega_1, \Omega_2, ..., \Omega_i, ..., \Omega_n$ ограниченных, соответственно, коаксиальными цилиндрами, имеющими радиусы $r_0 - r_1, r_1 - r_2, ..., r_{i-1} - r_i, ..., r_{n-1} - r_n$. Пусть в каждой области Ω_i однородный диэлектрик характеризуется относительной диэлектрической проницаемостью ε_i и удельной электропроводностью γ_i , а идеально проводящие электроды для возбуждения поля в диэлектрике имеют радиусы r_0 и r_n . Тангенс угла диэлектрических потерь для случая однослойной изоляции вычисляется по простой формуле

$$\dot{I} = \oint \dot{J}(r_n) dl = \oint \dot{Y}_n \dot{E}_n dl_n = 2\pi r_n \dot{Y}_n \dot{E}(r_n), \qquad (1)$$

где $\dot{E}(r_n)$, $\dot{J}(r_n)$ – соответственно, нормальная компонента электрической напряженности на внутренней поверхности внешнего электрода, имеющего радиус r_n ;

dl – элемент длины линии, образующейся при сечении внешнего бесконечно тонкого электрода плоскостью, перпендикулярной оси выбранной цилиндрической системы координат;

 \dot{Y}_n – полная проводимость слоя диэлектрика с номером *n*.

Для двухслойной изоляции он вычисляется по общей формуле [8].

$$tg\delta = \frac{(\gamma_1\gamma_2 - \omega^2\varepsilon_1\varepsilon_2)(\gamma_1\alpha_2 + \gamma_2\alpha_1) + \omega^2(\varepsilon_2\gamma_1 + \varepsilon_1\gamma_2)(\varepsilon_1\alpha_2 + \varepsilon_2\alpha_1)}{\omega[(\varepsilon_2\gamma_1 + \varepsilon_1\gamma_2)(\gamma_1\alpha_2 + \gamma_2\alpha_1) - (\varepsilon_1\alpha_2 + \varepsilon_2\alpha_1)(\gamma_1\gamma_2 - \omega^2\varepsilon_1\varepsilon_2)]} = = \frac{\omega^2(\varepsilon_2^2\gamma_1\alpha_1 + \varepsilon_1^2\gamma_2\alpha_2) + \gamma_1\gamma_2(\gamma_1\alpha_2 + \gamma_2\alpha_1)}{\omega[\varepsilon_2\gamma_1^2\alpha_2 + \varepsilon_1\gamma_2^2\alpha_1 + \omega^2\varepsilon_1\varepsilon_2(\varepsilon_1\alpha_2 + \varepsilon_2\alpha_1)]}.$$
(2)

Выражение (2) для tg δ записано через удельные характеристики ε_1 , γ_1 и ε_2 , γ_2 слоев диэлектрика.

Рассмотрим зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от параметров трехслойных и четырехслойных изоляционных конструкций, которые имеют широкое практическое применение.

Для трехслойной изоляционной конструкции точная зависимость для tg δ было выведено в [8]

$$tg\delta = \frac{[(\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}) \cdot \gamma_{3} - \omega^{2}(\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2})\varepsilon_{3}]}{[(\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}) \cdot \gamma_{3} - \omega^{2}(\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2})\varepsilon_{3}]} \times \\ \times \frac{\cdot [(\gamma_{2}\gamma_{3} - \omega^{2}\varepsilon_{2}\varepsilon_{3})\alpha_{1} + (\gamma_{1}\gamma_{3} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{3})\alpha_{2} + (\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2})\alpha_{3}] +}{\cdot (-\omega)[(\varepsilon_{3}\gamma_{2} + \varepsilon_{2}\gamma_{3})\alpha_{1} + (\varepsilon_{3}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{3})\alpha_{2} + (\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2})\alpha_{3}] +} \times \\ \times \frac{+\omega^{2}[\gamma_{3}(\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2}) + \varepsilon_{3}(\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2})]}{+\omega[\gamma_{3}(\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2}) + \varepsilon_{3}(\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2})]} \times \\ \times \frac{\cdot [(\varepsilon_{3}\gamma_{2} + \varepsilon_{2}\gamma_{3})\alpha_{1} + (\varepsilon_{3}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{3})\alpha_{2} + (\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2})\alpha_{3}]}{\cdot [(\gamma_{2}\gamma_{1} - \omega^{2}\varepsilon_{2}\varepsilon_{3})\alpha_{1} + (\gamma_{1}\gamma_{3} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{3})\alpha_{2} + (\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2})\alpha_{3}]}.$$
(3)

Это выражение в общем виде содержит все необходимые параметры трех изоляционных слоев, но из-за сложности его трудно анализировать.

Решение задачи. Чтобы проанализировать эту зависимость будем исходить из тех условий, что в проводящих экранах по жиле и изоляции (слой 1 и 3) токами смещения по сравнению с токами проводимости можно пренебречь также как можно пренебречь током проводимости по сравнению с током смещения в среднем изоляционном слое полиэтилена (слой 2). Тогда в соответствии с результатами, полученными в [8] имеем

$$\dot{Y} = \frac{\prod_{k=1}^{n} \dot{Y}_{k}}{\dot{\beta}}, \qquad (4)$$

где $\dot{\beta} = \prod_{m=1}^{n} \dot{Y}_{m} \sum_{k=1}^{n} \dot{Y}_{k}^{-1} \alpha_{k}$, $\alpha_{k} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_{k}}{r_{k-1}}$, k = 1, 2, ..., n, m = 1, 2, ..., n.

Для трехслойной изоляции

$$\dot{\beta} = \prod_{k=1}^{3} \dot{Y}_{k} \sum_{k=1}^{3} \dot{Y}_{k}^{-1} \alpha_{k} = \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \left(\frac{1}{\dot{Y}_{1}} \alpha_{1} + \frac{1}{\dot{Y}_{2}} \alpha_{2} + \frac{1}{\dot{Y}_{3}} \alpha_{3} \right) =$$

$$= \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \alpha_{1} + \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{3} \alpha_{2} + \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \alpha_{3}.$$
(5)

$$\begin{split} \prod_{k=1}^{3} Y_{k} \dot{\beta}^{*} &= \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \dot{\beta}^{*} = \{ [(\gamma_{1} \gamma_{2} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{2}) \gamma_{3} - \omega^{2} (\varepsilon_{1} \gamma_{2} + \varepsilon_{2} \gamma_{1}) \cdot \varepsilon_{3}] + \\ i \omega [\gamma_{3} (\varepsilon_{2} \gamma_{1} + \varepsilon_{1} \gamma_{2}) + \varepsilon_{3} (\gamma_{1} \gamma_{2} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{2})] \} \cdot \end{split}$$
(6)
 $\cdot \{ [(\gamma_{2} \gamma_{3} - \omega^{2} \varepsilon_{2} \varepsilon_{3}) \alpha_{1} + (\gamma_{1} \gamma_{3} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{3}) \alpha_{2} + (\gamma_{1} \gamma_{2} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{2}) \alpha_{3}] - \\ - i \omega [(\varepsilon_{3} \gamma_{2} + \varepsilon_{2} \gamma_{3}) \alpha_{1} + (\varepsilon_{3} \gamma_{1} + \varepsilon_{1} \gamma_{3}) \alpha_{2} + (\varepsilon_{2} \gamma_{1} + \varepsilon_{1} \gamma_{2}) \alpha_{3}] \} . \\ R_{e} \{ \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \dot{\beta}^{*} \} = [(\gamma_{1} \gamma_{2} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{2}) \cdot \gamma_{3} - \omega^{2} (\varepsilon_{2} \gamma_{1} + \varepsilon_{1} \gamma_{2}) \varepsilon_{3}] \cdot \\ \cdot [(\gamma_{2} \gamma_{3} - \omega^{2} \varepsilon_{2} \varepsilon_{3}) \alpha_{1} + (\gamma_{1} \gamma_{3} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{3}) \alpha_{2} + (\gamma_{1} \gamma_{2} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{2}) \alpha_{3}] + \\ + \omega^{2} [\gamma_{3} (\varepsilon_{2} \gamma_{1} + \varepsilon_{1} \gamma_{2}) + \varepsilon_{3} (\gamma_{1} \gamma_{2} - \omega^{2} \varepsilon_{1} \varepsilon_{2})] \cdot \\ \cdot [(\varepsilon_{3} \gamma_{2} + \varepsilon_{2} \gamma_{3}) \alpha_{1} + (\varepsilon_{3} \gamma_{1} + \varepsilon_{1} \gamma_{3}) \alpha_{2} + (\varepsilon_{2} \gamma_{1} + \varepsilon_{1} \gamma_{2}) \alpha_{3}]; \end{split}$

$$I_{m}\{\dot{Y}_{1}\dot{Y}_{2}\dot{Y}_{3}\dot{\beta}^{*}\} = [(\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2})\cdot\gamma_{3} - \omega^{2}(\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2})\varepsilon_{3}]\cdot (-\omega)[(\varepsilon_{3}\gamma_{2} + \varepsilon_{2}\gamma_{3})\alpha_{1} + (\varepsilon_{3}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{3})\alpha_{2} + (\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2})\alpha_{3}] + \omega[\gamma_{3}(\varepsilon_{2}\gamma_{1} + \varepsilon_{1}\gamma_{2}) + \varepsilon_{3}(\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2})]\cdot ([\gamma_{2}\gamma_{3} - \omega^{2}\varepsilon_{2}\varepsilon_{3})\alpha_{1} + (\gamma_{1}\gamma_{3} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{3})\alpha_{2} + (\gamma_{1}\gamma_{2} - \omega^{2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2})\alpha_{3}].$$

$$(7)$$

Принимая во внимание (4) при принятых допущениях имеем следующие условия

$$\dot{Y}_1 = \gamma_1; \tag{8}$$

$$\dot{Y}_2 = i\omega\varepsilon_2;$$
 (9)

$$\dot{Y}_3 = \gamma_3 \,. \tag{10}$$

Тогда, в соответствии с (4), (5), (6), (7), (3) получаем

$$\dot{Y} = \frac{Y_1 Y_2 Y_3}{\dot{\beta}} = \frac{\gamma_1 i \omega \varepsilon_2 \gamma_3}{\dot{\beta}}; \qquad (11)$$

$$\dot{\beta}^* = (\dot{Y}_2 \dot{Y}_3 \alpha_1 + \dot{Y}_1 \dot{Y}_3 \alpha_2 + \dot{Y}_1 \dot{Y}_2 \alpha_3)^* = (i\omega\varepsilon_2\gamma_3\alpha_1 + \gamma_1\gamma_3\alpha_2 + \gamma_1 i\omega\varepsilon_2\alpha_3)^* = [\gamma_1\gamma_3\alpha_2 - i\omega\varepsilon_2(\alpha_1\gamma_3 + \alpha_3\gamma_1)];$$
(12)

$$\dot{Y}_{1}\dot{Y}_{2}\dot{Y}_{3}\dot{\beta}^{*} = i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{1}\gamma_{3}[\gamma_{1}\gamma_{3}\alpha_{2} - i\omega\varepsilon_{2}(\alpha_{1}\gamma_{3} + \alpha_{3}\gamma_{1})] =$$

$$= \omega^{2}\gamma_{1}\gamma_{3}(\alpha_{1}\gamma_{3} + \alpha_{3}\gamma_{1}) + i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{1}^{2}\gamma_{3}^{2}\alpha_{2};$$
(13)

$$R_e\{\dot{Y}_1\dot{Y}_2\dot{Y}_3\dot{\beta}^*\} = \omega^2 \varepsilon_2^{\ 2} \gamma_1 \gamma_3 (\alpha_1 \gamma_3 + \alpha_3 \gamma_1); \qquad (14)$$

$$I_m\{\dot{Y}_1\dot{Y}_2\dot{Y}_3\dot{\beta}^*\} = \omega\varepsilon_2\gamma_1^2\gamma_3^2\alpha_2; \qquad (15)$$

$$tg\delta \approx \frac{\omega^2 \varepsilon_2^2 \gamma_1 \gamma_3 (\alpha_1 \gamma_3 + \alpha_3 \gamma_1)}{\omega \varepsilon_2 \gamma_1^2 \gamma_3^2 \alpha_2} \approx \omega \frac{\varepsilon_2 (\alpha_1 \gamma_3 + \alpha_3 \gamma_1)}{\gamma_1^2 \gamma_3^2 \alpha_2}.$$
 (16)

Выражение (3) после формальной подстановки в него $\varepsilon_1 = 0$, $\varepsilon_3 = 0$, $\gamma_2 = 0$ должно совпадать с выражением (16), в чем можно убедиться, выполнив такую подстановку

$$tg\delta \approx \frac{\omega^2 [\gamma_3 \varepsilon_2 \gamma_1] [\varepsilon_2 (\gamma_3 \alpha_1 + \gamma_1 \alpha_3)]}{\omega [\gamma_3 \varepsilon_2 \gamma_1] [\gamma_1 \gamma_3 \alpha_2]} \approx \omega \frac{\varepsilon_2 (\gamma_3 \alpha_1 + \gamma_1 \alpha_3)}{\gamma_1 \gamma_3 \alpha_2} \,. \tag{17}$$

Последнее подтверждает правильность полученного приближенного выражения (16) для tg δ трехслойной изоляционной конструкции при условиях (8)...(10), когда γ_1 и γ_2 соответственно в слоях 1 и 3 не равны друг другу. Если эти проводимости равны между собой, то есть когда выполняются условия

$$\dot{Y}_1 = \dot{Y}_3 = \gamma_1 = \gamma_3 = \gamma$$
. (18)

$$\dot{Y}_2 = i\omega\varepsilon_2 = i\omega\varepsilon$$
 (19)

то выражение (17) можно упростить и представить в виде

$$tg\delta \approx \omega \frac{\varepsilon\gamma(\alpha_1 + \alpha_3)}{\gamma_2\alpha_2} = f_1 f_2 .$$
 (20)

Таким образом, выражение для тангенса угла диэлектрических потерь в трехслойной изоляционной конструкции при выполнении условий (18), (19) можно представить в виде произведения двух функций, в котором первая функция f_1 зависит только от параметров, характеризующих материал диэлектрика в слоях

$$f_1 = \omega \varepsilon / \gamma , \qquad (21)$$

а вторая функция f_2 зависит только от геометрических параметров этих слоев.

$$f_2 = (\alpha_1 + \alpha_3)/\alpha_2 = \left(\ln\frac{r_1}{r_0} + \ln\frac{r_3}{r_2}\right) / \ln\frac{r_2}{r_1},$$
(22)

то есть является чисто геометрическим фактором для трехслойной изоляционной конструкции.

Исследуем зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от конструкции изоляции и рассмотрим такие основные случаи.

Случай 1. Пусть r_1 стремится к r_0 и r_2 к r_3 , что равнозначно бесконечному уменьшению толщины первого и третьего слоев, которые согласно (18) характеризуются только проводимостью γ . Одновременно при $r_1 \rightarrow r_0$ и $r_2 \rightarrow r_3$ толщина слоя 2, который согласно (19) характеризуется только реактивной проводимостью *i* $\omega \varepsilon$, будет неограниченно приближаться к толщине $r_3 - r_0$ слоя всего диэлектрика, а сама трехслойная изоляция превращается из трехслойной в однослойную. Тогда при сколь угодно близких значениях r_1 , r_0 и r_2 , r_3 функция f_1 будет ограниченной, отношения r_1/r_0 и r_2/r_3 будут стремиться к единице, натуральные логарифмы этих отношений – к нулю, а при фиксированных значениях r_0 и r_3 знаменатель (22), равный ln r_2/r_1 при $r_2 \rightarrow r_3$, $r_1 \rightarrow r_0$ стремится к значению ln r_0/r_3 и остается величиной ограниченной. Тогда при неизменной угловой частоте ω имеем

$$\lim_{\substack{r_1 \to r_0 \\ r_2 \to r_3}} tg \delta = \lim_{\substack{r_1 \to r_0 \\ r_2 \to r_3}} f_1 f_2 = f_1 \lim_{\substack{r_1 \to r_0 \\ r_2 \to r_0}} \frac{\ln \frac{r_1}{r_0} + \ln \frac{r_3}{r_2}}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = 0.$$
(23)

Последнее выражение показывает, что при неограниченном уменьшении толщин слоев 1 и 3 и увеличении при этом толщины слоя 2 до значения $r_3 - r_0$ тангенс угла диэлектрических потерь стремится к нулю. Этот вывод физически прозрачен, так как изоляция из трехслойной с двумя диссипативными слоями превращается в однослойную без активных потерь.

Случай 2. В трехслойной изоляции толщина слоя 2, в котором отсутствует активная проводимость, стремится к нулю, а изоляция превращается из трехслойной в двухслойную, причем оба слоя 1 и 3 характеризуются только активной проводимостью. Тогда при ограниченной функции f_1 имеем из (17) при конечном $\omega \varepsilon_2$

$$\lim_{r_1 \to r_2} tg\delta = \omega \varepsilon_2 \lim_{r_1 \to r_2} \frac{\gamma_3 \ln \frac{r_1}{r_0} + \gamma_1 \ln \frac{r_3}{r_2}}{\gamma_1 \gamma_3 \ln \frac{r_2}{r_1}} = \infty .$$
(24)

поскольку при конечных $\gamma_1\gamma_3$ и r_0r_3 числитель выражения (24) остается ограниченным, а его знаменатель – стремится к нулю.

Случай 3. В трехслойной изоляции толщина одного из слоев (1 или 3), который характеризуется только активной проводимостью, неограниченно уменьшается. При этом изоляция в пределе превращается в двухслойную.

Если, например, неограниченно уменьшать толщину $r_1 - r_0$ первого слоя, то из (17) получаем при конечных $\gamma_3 = \gamma$ и $\varepsilon_2 = \varepsilon$

$$\lim_{r_1 \to r_0} tg\delta = \omega \varepsilon_2 \lim_{r_1 \to r_0} \frac{\gamma_3 \ln \frac{r_1}{r_0} + \gamma_1 \ln \frac{r_3}{r_2}}{\gamma_1 \gamma_3 \ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{\omega \varepsilon}{\gamma} \frac{\ln \frac{r_3}{r_2}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}.$$
 (25)

При уменьшении до нуля толщины $r_3 - r_2$ третьего слоя в трехслойной конструкции в пределе при $r_2 \rightarrow r_3$, $\gamma_1 = \gamma$ и $\varepsilon_2 = \varepsilon$ получим, как можно видеть, тот же результат, который дает формула (25), то есть

$$\lim_{r_{2} \to r_{3}} tg\delta = \omega\varepsilon_{2} \lim_{r_{2} \to r_{3}} \frac{\gamma_{3} \ln \frac{r_{1}}{r_{0}} + \gamma_{1} \ln \frac{r_{3}}{r_{2}}}{\gamma_{1}\gamma_{2} \ln \frac{r_{2}}{r_{1}}} = \frac{\omega\varepsilon}{\gamma} \frac{\ln \frac{r_{1}}{r_{0}}}{\ln \frac{r_{2}}{r_{1}}}.$$
 (26)

К этому же результату приводит и формула (2) при $r_2 \rightarrow r_3$, то есть при условиях

$$\dot{Y}_2 = i\omega\varepsilon_2 = i\omega\varepsilon; \quad \gamma_2 = 0; \dot{Y}_1 = \gamma_1 = \gamma; \quad \varepsilon_1 = 0.$$

$$(27)$$

что дает после их подстановки в (2)

$$\lim_{r_2 \to r_3} tg \delta = \frac{\omega^2 \varepsilon_2 \gamma_1 \alpha_1}{\omega [\varepsilon_2 \gamma_1 \alpha_2]} = \frac{\omega \varepsilon}{\gamma} \frac{\ln \frac{r_1}{r_0}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}.$$
(28)

Выражения (26), (28) показывают, что и для двухслойной конструкции, в случае, когда один из слоев имеет только активную проводимость, а другой – чисто реактивную, тангенс угла диэлектрических потерь можно представить также подобно (20) в виде произведения двух функций, одна из которых f_1 зависит только от свойств материалов, а другая f_2 – является чисто геометрическим фактором, то есть

$$tg\delta = f_1 f_2' = \frac{\omega\varepsilon}{\gamma} \frac{\ln \frac{r_1}{r_0}}{\ln \frac{r_2}{r_1}},$$
(29)

а f_1 и f'_2 , соответственно, равны

$$f_1 = \omega \varepsilon / \gamma;$$
 $f_2' = \frac{\ln \frac{r_1}{r_0}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}.$ (30)

Таким образом, как для трехслойной изоляционной конструкции с двумя диссипативными слоями с одинаковыми проводимостями, так и для двухслойной конструкции с одним диссипативным слоем функции f_1 , зависящие от свойств материалов слоев, одинаковы. Функции f_2 и f_2 , зависящие от геометрических параметров, различны для этих двух изоляционных конструкций.

Наконец рассмотрим четырехслойную изоляционную конструкцию. Возьмем вначале случай, характерный для силовых кабелей, в которых на трехслойную пластмассовую изоляцию и проводящий экран по жиле – собственно изоляция – проводящий экран по изоляции дополнительно наложен слой из полупроводящего полотна так, что при толщинах слоев $r_1 - r_0$; $r_2 - r_1$, их проводимости соответственно равны

$$\dot{Y}_1 = \gamma_1; \quad \dot{Y}_2 = i\omega\varepsilon_2; \quad \dot{Y}_3 = \gamma_3; \quad \dot{Y}_4 = \gamma_4.$$
(31)

Последовательно вычисляя по (4), (5), (6), (7) получаем

$$\dot{Y} = \frac{\prod_{k=1}^{n} \dot{Y}_{k}}{\dot{\beta}} = \frac{\dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \dot{Y}_{4}}{\dot{\beta}}; \qquad (32)$$

$$\dot{\beta} = \prod_{m=1}^{4} \dot{Y}_{m} \sum_{k=1}^{4} \dot{Y}_{k}^{-1} \alpha_{k} = \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \dot{Y}_{4} \left(\frac{1}{\dot{Y}_{1}} \alpha_{1} + \frac{1}{\dot{Y}_{2}} \alpha_{2} + \frac{1}{\dot{Y}_{3}} \alpha_{3} + \frac{1}{\dot{Y}_{4}} \alpha_{4} \right) = \\ = \left(\dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \dot{Y}_{4} \alpha_{1} + \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{3} \dot{Y}_{4} \alpha_{2} + \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{4} \alpha_{3} + \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \alpha_{4} \right) =$$
(33)

$$=(i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{3}\gamma_{4}\alpha_{1}+\gamma_{1}\gamma_{3}\gamma_{4}\alpha_{2}+\gamma_{1}i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{4}\alpha_{3}+\gamma_{1}i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{3}\alpha_{4});$$

$$\beta^{*}=[\gamma_{1}\gamma_{3}\gamma_{4}\alpha_{2}-i\omega\varepsilon_{2}(\gamma_{3}\gamma_{4}\alpha_{1}+\gamma_{1}\gamma_{4}\alpha_{3}+\gamma_{1}\gamma_{3}\alpha_{4})];$$
(34)

$$\prod_{k=1}^{4} \dot{Y}_{k} \boldsymbol{\beta}^{*} = \gamma_{1} i \omega \varepsilon_{2} \gamma_{3} \gamma_{4} [\gamma_{1} \gamma_{3} \gamma_{4} \alpha_{2} - i \omega \varepsilon_{2} (\gamma_{3} \gamma_{4} \alpha_{1} + \gamma_{1} \gamma_{4} \alpha_{3} + \gamma_{1} \gamma_{3} \alpha_{4})] =$$
(35)

$$= \left[\omega^{2} \varepsilon_{2} \gamma_{1} \gamma_{3} \gamma_{4} (\gamma_{3} \gamma_{4} \alpha_{1} + \gamma_{1} \gamma_{4} \alpha_{3} + \gamma_{1} \gamma_{3} \alpha_{4}) + i \omega \varepsilon_{2} \gamma_{1}^{2} \gamma_{2} \gamma_{3} \gamma_{4}^{2} \alpha_{2} \right];$$

$$R_{e} \{ \dot{Y}_{1} \dot{Y}_{2} \dot{Y}_{3} \dot{Y}_{4} \dot{\beta}^{*} \} = \omega^{2} \varepsilon_{2} \gamma_{1} \gamma_{3} \gamma_{4} (\gamma_{3} \gamma_{4} \alpha_{1} + \gamma_{1} \gamma_{4} \alpha_{3} + \gamma_{1} \gamma_{3} \alpha_{4}).$$
(36)

После чего получаем выражение для тангенса угла диэлектрических потерь с учетом (36)

$$I_{m}\{\dot{Y}_{1}\dot{Y}_{2}\dot{Y}_{3}\dot{Y}_{4}\dot{\beta}^{*}\} = \omega\varepsilon_{2}\gamma_{1}^{2}\gamma_{3}^{2}\gamma_{4}^{2}\alpha_{2}, \qquad (37)$$

которое, как видно, при бесконечно тонком слое 4, то есть при $\alpha_4 = \ln r_4/r_3$ после сокращений переходит в выражение

$$tg\delta = \frac{R_e\{\prod_{k=1}^{n} \dot{Y}_k \dot{\beta}^*\}}{I_m\{\prod_{k=1}^{4} \dot{Y}_k \beta^*\}} = \frac{\omega\varepsilon_2(\gamma_3\gamma_4\alpha_1 + \gamma_1\gamma_4\alpha_3 + \gamma_1\gamma_3\alpha_4)}{\gamma_1^2\gamma_3^2\gamma_4^2\alpha_2} = \omega\varepsilon_2\frac{\gamma_3\alpha_1 + \gamma_1\alpha_3}{\gamma_1\gamma_3\alpha_2}.$$
 (38)

полностью совпадающее с выражением (17) для тангенса угла диэлектрических потерь трехслойной конструкции, что подтверждает правильность формулы (37). Если все проводимости γ_1 , γ_2 , γ_3 , γ_4 равны между собой и равны γ , то при $\varepsilon_2 = \varepsilon$ получаем из (37).

$$tg\delta = \frac{\omega\varepsilon}{\gamma} \frac{\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4}{\alpha_2} = f_1 f_2'', \qquad (39)$$

то есть тангенс угла диэлектрических потерь в четырехслойной изоляции можно также представить в виде произведения двух функций f_1 и f_2 , из которых первая зависит от свойств материалов $f_1 = \omega \varepsilon / \gamma$, а вторая является геометрическим фактором и равна

$$f''_{2} = \frac{\ln \frac{r_{1}}{r_{0}} + \ln \frac{r_{3}}{r_{2}} + \ln \frac{r_{4}}{r_{3}}}{\ln \frac{r_{2}}{r_{1}}}.$$
(40)

Проводя те же рассуждения для случая, когда параметры имеют значение

$$\dot{Y_1} = \gamma_1; \quad \dot{Y_2} = i\omega\varepsilon_2; \quad \dot{Y_3} = \gamma_3; \quad \dot{Y_4} = i\omega\varepsilon_4$$

характерное для самонесущих защищенных изолированных проводов, по аналогии с предыдущим, получаем

$$\beta = (i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{3}i\omega\varepsilon_{4}\alpha_{1} + \gamma_{1}\gamma_{3}i\omega\varepsilon_{4}\alpha_{2} + \gamma_{1}i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{3}i\omega\varepsilon_{4} + \gamma_{1}i\omega\varepsilon_{2}\gamma_{3}\alpha_{4}) = \left[-\omega^{2}\varepsilon_{2}\varepsilon_{4}(\gamma_{3}\alpha_{1} + \gamma_{1}\alpha_{3}) - i\omega\gamma_{1}\gamma_{3}(\varepsilon_{4}\alpha_{2} + \varepsilon_{2}\alpha_{4}) + i\omega(\varepsilon_{4}\gamma_{1}\gamma_{3}\alpha_{2} + \varepsilon_{2}\gamma_{1}\gamma_{3}\alpha_{4}) \right];$$

$$(42)$$

$$\dot{\boldsymbol{\beta}}^* = \left[-\omega^2 \varepsilon_2 \varepsilon_4 (\gamma_3 \alpha_1 + \gamma_1 \alpha_3) - i\omega \gamma_1 \gamma_3 (\varepsilon_4 \alpha_2 + \varepsilon_2 \alpha_4) \right]; \tag{43}$$

$$\prod_{k=1}^{n} r_k \varphi = \gamma_1 \iota \omega \varepsilon_2 \gamma_3 \iota \omega \varepsilon_4 \quad \varphi = \omega \varepsilon_2 \varepsilon_4 \gamma_1 \gamma_3 \varphi =$$

$$= \omega^2 \varepsilon_2 \varepsilon_4 \gamma_1 \gamma_3 \left[\omega^2 \varepsilon_2 \varepsilon_4 (\gamma_3 \alpha_1 + \gamma_1 \alpha_3) + i \omega \gamma_1 \gamma_3 (\varepsilon_4 \alpha_2 + \varepsilon_2 \alpha_4) \right] =$$
(44)

$$=\omega^{4}(\varepsilon_{2}\varepsilon_{4})^{2}\gamma_{1}\gamma_{3}(\gamma_{3}\alpha_{1}+\gamma_{1}\alpha_{3})+i\omega^{3}(\gamma_{1}\gamma_{3})^{2}\varepsilon_{2}\varepsilon_{4}(\varepsilon_{4}\alpha_{2}+\varepsilon_{2}\alpha_{4});$$

$$tg\delta=\frac{\omega^{4}(\varepsilon_{2}\varepsilon_{4})^{2}\gamma_{1}\gamma_{3}(\gamma_{3}\alpha_{1}+\gamma_{1}\alpha_{3})}{\omega^{3}(\gamma_{1}\gamma_{3})^{2}\varepsilon_{2}\varepsilon_{4}(\varepsilon_{4}\alpha_{2}+\varepsilon_{2}\alpha_{4})}=\frac{\omega\varepsilon_{2}\varepsilon_{4}(\gamma_{3}\alpha_{1}+\gamma_{1}\alpha_{3})}{\gamma_{1}\gamma_{3}(\varepsilon_{4}\alpha_{2}+\varepsilon_{2}\alpha_{4})}.$$
 (45)

Здесь под r_4 при приближенном вычислении $a_4 = \ln r_4/r_3$ следует понимать очевидно расстояние от центра провода до ближайшего заземленного объекта, а значение диэлектрической проницаемости воздуха ε_4 следует принять равной диэлектрической постоянной ε_0 вакуума. В заключение заметим, что последнее выражение нельзя представить в виде произведения двух функций. Это обусловлено тем, что даже при равенстве проводимостей $\gamma_1 = \gamma_3$, равенство диэлектрических проницаемостей $\varepsilon_2 = \varepsilon_4$ не может быть достигнуто ни при каких условиях, так как ε_4 остается всегда строго меньше ε_2 .



Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от проводимости экранов по жиле γ_1 и по изоляции γ_3 в трехслойной конструкции (-•–), а также проводимости экрана по жиле в двухслойной конструкции (-•–) сердечника кабеля (радиус по жиле $r_0 = 13$ мм, толщина экрана по жиле и по изоляции 2 мм, радиус экрана по жиле 15 мм, радиус по изоляции – 39,5 мм, $\gamma_1 = \gamma_3$, $\gamma_2 = 10^{-15}$ (Ом·м)⁻¹; $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 2,3 \cdot \varepsilon_0$

В заключение рассмотрим вопрос о влиянии проводимости экранов по жиле и по изоляции на величину тангенса угла диэлектрических потерь в кабелях высокого и сверхвысокого напряжения. В их конструкции на экран по изоляции может накладываться водонабухающее полотно. Однако его толщиной, по сравнению с толщиной экрана по изоляции можно пренебречь и считать конструкцию трехслойной.

Как показывает анализ, при неизменных параметрах собственно изоляционного слоя $\varepsilon_2 = 2, 3 \cdot \varepsilon_0$; $\gamma_2 = 10^{-15}$, тангенс угла диэлектрических потерь согласно (3) имеет максимум (см. рисунок). Такой же максимум для tg δ наблюдается и в двухслойной конструкции «полупроводящий экран по жиле – изоляция», как это следует из (2).

Наличие максимума на кривой tg δ можно объяснить следующим образом. Если γ_1 и γ_3 неограниченно уменьшать, то свойства полупроводящих экранов будут стремиться к свойствам высококачественного полиэтилена с низким значением tg δ . При неограниченном увеличении γ_1 и γ_2 , свойства полупроводящих экранов будут стремиться к свойствам хорошего проводника, то есть. к свойствам материала токопроводящей жилы и проводящего металлического экрана, между которыми будет находиться слой высококачественного полиэтилена с низким значением tg δ . Так как значение tg δ не зависит от объема диэлектрика, то при средних значениях проводимости полупроводящих экранов γ_1 и γ_3 будет наблюдаться максимум тангенса угла диэлектрических потерь для трехслойной конструкции с двумя проводящими экранами. Эти же рассуждения будут справедливыми и для случая конструкции с одним полупроводящим экраном.

Выводы. При выборе проводимости пластмассовых экранов по жиле и по изоляции в кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6...330 кВ необходимо учитывать следующее.

1. Сглаживание электрического поля на микровыступах полиэтиленовой изоляции и токопроводящих экранов по жиле и изоляции происходит если толщина экранов составляет не менее 1 мм, а их проводимость γ_1 , γ_3 , не опускается ниже 10^{-6} (Ом·м)⁻¹ при 20° С [9].

2. При достижении длительно допустимых токов в режиме перегрузки температура кабеля может достигать 130° С. При этом проводимость экранов может измениться на три порядка от 10^{-3} до 10^{-6} (Ом·м)⁻¹ [9]. Таким образом для того, чтобы полупроводящие экраны не потеряли своего главного назначения по выравниванию электрического поля на выступах, следует выбирать их электропроводность γ_1 , γ_3 не менее 10^{-3} (Ом·м)⁻¹, что соответствует объемному удельному сопротивлению 1000 Ом·м.

3. Из рисунка можно видеть, что при значении проводимости экранов $\gamma = 10^{-3} (\text{Ом} \cdot \text{м})^{-1}$ значение тангенса угла диэлектрических потерь tg δ составляет соответственно 1,43·10⁻⁶ в трехслойной конструкции с двумя экранами и 1,1·10⁻⁶ в двухслойной конструкции кабеля одним экраном по жиле. В то же время известно, например, что для трансформаторного масла с удельной электропроводностью $\gamma = 10^{-12} (\text{Ом} \cdot \text{м})^{-1}$ и $\varepsilon = 2,2$, тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 10⁶ Гц из формулы $\gamma/\omega\varepsilon$, то есть с учетом только тока проводимости, получается равным примерно 10⁻⁶, тогда как непосредствен-

ные измерения дают значение $tg\delta \approx 10^{-3}$ [10]. Это обстоятельство как раз и обусловлено неучетом токов поляризации, адсорбции и потерь ионизации. Теоретический учет этих факторов выходит далеко за рамки настоящей работы. Более того, такая задача не решена в физике диэлектриков и до настояшего времени. Попытки теоретически учесть свойства неоднородных диэлектриков, в частности, были предприняты в [9]. Суть метода состоит в том, что диэлектрик представляется как некоторый композит со стохастической структурой. В нем выделялась элементарная ячейка, содержащая характерную неоднородность (водный триинг). В объеме ячейки решалась полевая задача и определялись эффективные характеристики ячейки, в частности, комплексная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon = \varepsilon' - i\varepsilon''$. Далее полагалось, что значение этой проницаемости приближенно равно проницаемости диэлектрика в целом. Так, при нормальных условиях, на частоте около 50 Гц были получены значения $\varepsilon' \approx 2.3$ и $\varepsilon'' \approx 2.3 \cdot 10^{-3}$, что дает значение тангенса угла диэлектрических потерь tg $\delta \approx \varepsilon''/\varepsilon' \approx 10^{-3}$. Это значение по порядку совпадает с допустимым значением tg δ для кабелей CBH 0.3·10⁻³ и 10⁻³ при температуре 20° С и 90° С соответственно. Отсюда можно сделать вывод, что для нормальной работы кабелей CBH, для которых $tg\delta$ нормируется и не должен превышать значения 10⁻³ следует выбирать значение проводимости проводящих пластмассовых экранов не менее 10⁻³ (Ом·м)⁻¹. При этом полученное теоретическое значение $tg\delta \sim 10^{-6}$, исходя из решения полевой задачи в диэлектрике с учетом только токов проводимости служит нижней его оценкой при выборе необходимой удельной проводимости материала проводящих пластмассовых экранов $\gamma \ge 10^{-3} (O_{M} \cdot M)^{-1}$. Фактическое значение тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции кабеля можно определить только практически путем его измерения с применением, например, мостового метода

Список литературы: 1. Патент на винахід № 83826, Україна. Здатна до зшивання композиція. МПК СО8L 83/04/ Василець Л.Г., Золотарьов В.М., Карпушенко В.П., Ганьшина Л.В., Антонець Ю.П., Золотарьов В.В. – Заявник і патентовласник ЗАТ завод «Південкабель», заявлено 01.11.05, опубліковано 26.08.08., бюл. № 16. 2. Патент на винахід № 84012, Україна. Здатна до зшивання композиція. МПК C08L 23/00 - / Василець Л.Г., Золотарьов В.М., Карпушенко В.П., Ганьшина Л.В., Антонець Ю.П., Золотарьов В.В. – Заявник і патентовласник ЗАТ завод «Південкабель», заявлено 01.11.05, опубліковано 10.09.08., бюл. № 17. 3. Патент на винахід № 85910, Україна. Кабель контрольний. МПК Н01 В 7/00 - / Золотарьов В.М., Карпушенко В.П., Антонець Ю.П., Василець Л.Г., Золотарьов В.В. – Заявник і патентовласник ЗАТ завод «Південкабель», заявлено 23.05.07, опубліковано 25.11.08., бюл. № 22. 4. Патент на винахід № 83912, Україна. Кабель силовий вогнестійкий. МПК Н01 В 9/00 - / Золотарьов В.М., Карпушенко В.П., Антонець Ю.П., Василець Л.Г., Золотарьов В.В. – Заявник і патентовласник ЗАТ завод «Південкабель», заявлено 23.05.07, опубліковано 25.11.08., бюл. № 22. 5. Патент на корисну модель № 39644, Україна. Потужний високовольтний кабель. МПК Н01 В 7/02-/ Золотарьов В.М., Карпушенко В.П., Антонець Ю.П., Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л., Науменко О.А., Чайка В.Д. – Заявник і патентовласник ЗАТ завод «Південкабель», заявлено 01.08.08, опубліковано 10.03.09., бюл. № 5. 6. Патент на корисну модель № 39645, Україна. Високовольтний кабель з волоконно-оптичним термодатчиком. МПК Н01 В 7/02-/ Золотарьов В.М., Карпушенко В.П., Антонець Ю.П., Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л., Науменко О.А., Чайка В.Д. – Заявник і патентовласник ЗАТ завод «Південкабель», заявлено 01.08.08, опубліковано 10.03.09., бюл. № 5. 7. Патент на корисну

модель № 38514, Україна. Струмопровідна жила. МПК НО2 Н 7/04-/ Золотарьов В.М., Карпушенко В.П., Антонець Ю.П., Золотарьов В.В., Чопов С.Ю., Обозний А.Л., Науменко О.А., Чайка В.Д. – Заявник і патентовласник ЗАТ завод «Південкабель», заявлено 01.08.08, опубліковано 12.01.09., бюл. № 1. 8. Золотарев В.М., Карпушенко В.П., Золотарев В.В., Антонец Ю.А., Науменко А.А. Тангенс угла диэлектрических потерь многослойных сшитых изоляционных конструкций // Вестник НТУ «ХПИ». – Х.: НТУ «ХПИ». – 2011.– № 49.– С. 64-73. 9. Шидловский А.К., Щерба А.А. Научно-техническое обеспечение анализа надежности и экологичности высокое вольтных кабелей на напряжение до 110 кВ. Институт электродинамики НАН Украины. – Отчет о НИР. Г.р. № 0106U010708. – 2006. – 242 с. 10. Сиротинский Л.И. и др. Техника высоких напряжений. – М-Л.: Госэнергоиздат. – 1940. – 247 с.

Поступила в редколлегию 02.03.2012.